

Judul:

Optimasi penjadwalan flexible flow dengan algoritma genetika pada industri pembuatan silicon polished wafer = Optimize flexible flow shop scheduling using genetic algorithm in silicon polished wafer manufacturing

Pengarang/Penulis:

Eko Heru Sartono, author

Subjek:

Nomor Panggil:

S51963

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)